

Trento, 21 novembre 2018

AVVISO DI AVVENUTA STIPULA DEL CONTRATTO
ex art. 76 - D. Lgs. 50/2016

CUP C67F18000000001: Gara europea a procedura aperta per l'appalto di fornitura di attrezzature scientifiche per il potenziamento della Micro Nano Facility della Fondazione Bruno Kessler verso la nanofabbricazione d'avanguardia.

Lotto 1 CIG 7501842BD9: due sistemi di Plasma Etching.

Si comunica che il contratto d'appalto per la fornitura, l'installazione e la messa in funzione di due sistemi di Plasma Etching per la rimozione in plasma di Ossidi, Ossi-nitruri e Nitruri di silicio, Carburo di silicio (SiC), Silicio amorfo, Alluminio, Nitruro di titanio, Poli-silicio, drogato e non drogato su lotti di produzione da 25 wafer di substrati da 150 mm, predisposti per trattare substrati da 200 mm, aggiudicato alla ditta Gambetti Kenologia srl con sede in Binasco (Milano) Via A. Volta 27 è stato stipulato in data 21 novembre 2018 per un importo contrattuale di Euro 1.869.600,00 (unmilioneottocentosessantannovemilaseicento/00), oltre IVA di legge.

Il presente avviso, inoltrato agli offerenti nella procedura in oggetto in funzione degli obblighi di comunicazione ex art. 76 comma 5 lett. d) del D.lgs. 50/2016, viene pubblicato ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici sul sito "Amministrazione Trasparente" FBK al link:

<https://trasparenza.fbk.eu/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedure-di-gara/2018.05-Gara-europea-a-procedura-aperta-per-la-fornitura-di-attrezzature-scientifiche-per-il-potenziamento-della-Micro-Nano-Facility-CUP-C67F18000000001>

Paola Angeli

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

(f.to in originale)